# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-155527

(43)Date of publication of application: 28.06.1988

(51)Int.Cl.

H01J 11/00 H01J 17/00

(21)Application number: 61-302955

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

18.12.1986

(72)Inventor: NANTO TOSHIYUKI

SHINODA TSUTAE

HORIO KENJI

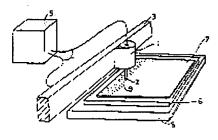
MIYAHARA MAMORU

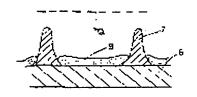
## (54) MANUFACTURE OF GAS DISCHARGE PANEL

## (57)Abstract:

PURPOSE: To enable sticking of a phosphor on displaying points without interruption of large partitions by spraying a cover substrate, from a nozzle, with a phosphor solution, which is formed by dissolving a phosphor into a solvent, insularly corresponding to discharge points.

CONSTITUTION: While an injection head 1 is slided on a scanning mechanism 3, the scanning mechanism 3 itself is moved perpendicularly to said sliding direction, at every pitch of a picture element on the whole surface of a cover substrate 6. Therefore, a space length is maintained between a nozzle 2 and partitions 7. The cover substrate 6 on which the partitions 7 are processed in advance is fixed not to move on a mounting board 8. Since each temporary stopping position for the injection head 1 moving on the scanning mechanism 3 controlled via a controlling cable 4 from a controlling portion 5 corresponds to each position for the picture element, a phosphor solution is dripped or injected thereat through the nozzle 2 from the injection head 1. Hence, coating of the phosphor 9 is completed on positions which correspond to displaying discharge portions





surrounded with the partitions 7 on the bottom part of the substrate 6 by dripping or injection of the phosphor solution from the nozzle 2.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 155527

(5) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月28日

H 01 J 11/00 17/00 Z-8725-5C Z-8725-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

# **ᡚ発明の名称** ガス放電パネルの製造方法

②特 願 昭61-302955

20出 願 昭61(1986)12月18日

砂発 明 者 南 都 利 之 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

70発 明 者 篠 田 傳 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

②発 明 者 堀 尾 研 二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

⑫発 明 者 宮 原 衛 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

⑪出 願 人 富士通株式会社

羽代 理 人 弁理士 井桁 貞一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

#### 明細一杏子

1. 発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

2. 特許請求の範囲

複数の表示電極および選択電極を有する電極基板1と、それを覆い螢光体を有するカバー基板6とからなる面放電形ガス放電パネルのカバー基板6の製造方法において、

複数または単数の液体噴出装置ノズル2を、カバー蒸板6に対し離して対向に取りつけ、該ノズル2とカバー蒸板6との相対位置を該基板と平行に移動する手段を設け、螢光体を溶媒に溶解または懸濁した螢光体液をカバー基板6に放電点に対応した島状に前記ノズル2から吹きつけるようにしたことを特徴とするガス放電パネルの製造方法。3. 発明の詳細な説明

(概 要)

本発明は、螢光体層を持つ面放電形ガス放電パネルのカバー基板において、該基板上にあらかじめ形成されているセル対応の隔壁内に液体噴射装

置を用いて、螢光体層を形成することを特徴とするガス放電パネルの製造方法である。

## 〔産業上の利用分野〕

ガス放電パネルは壁掛けテレビに代表されるカラー化平面表示装置の一翼を担うものである。

本発明の技術は、その中でも有望視される面放電形がス放電パネルの表示面となるカバー基板の内面に、螢光体層を形成する新しい方法について述べている。

## (従来の技術)

従来面放電形プラズマディスプレイパネルのカバー基板 6 に形成するカラー表示面は、盤光体を 沈澱法、スプレイ法、スピンナーで塗布する法、 印刷法、薄膜法など、用途に応じて多くあるが、 ここでは確実な印刷法を例に採り上げることにする。

印刷法に依る螢光体付着中のカバー基板60の構成を第4図に示す。該図において、70は基板を固

定する取りつけ台、60はカバー基板、61はすでに 印刷形成された網目状盤光体塗布用パターンで、 隔壁と呼ぶ。20は印刷マスク、22は印刷中のイン クに該当する螢光体材料、21は前記螢光体材料を マスクから押し出すローラである。

取りつけ台70に高さ20ミクロン以下の低い網目 状盤光体塗布用隔壁61をあらかじめ形成したカバー基板60を取りつけ、印刷マスク20を記載しない 合わせマークに合わせて固定し、ローラ21によっ て、螢光体材料インク22をマスク20から前記隔壁 61の中へ押し出し乾燥、園化させる。

カラー表示の場合は、以上の螢光体盤布工程を 所要の発色観光体の数だけ複数回繰り返す。

このようにしてできたカバー基板60を、あらか じめ作ってあった電極基板に対向して放電セルと 隔壁で囲まれた螢光体部とを合わせ、パネル端部 を封じて放電ガスを加えると、面放電形プラズマ ディスプレイパネルができ上がる。

た後、隔壁に接触しないで螢光体材料を隔壁の奥 のカバー基板に付着させることができる。

#### (実施例)

以下に本発明の説明用として、単ノズルを用いた原理を第1図に、複ノズルを用いた実施例を第2図に、カバー基板6のセル単位詳細断面図を第3図に示した。

第1図において、1は噴射ヘッド、2は川御部、3は走査機構、4は制御ケーブル、5は制御部、6はカバー基板、7は隔壁、8は取りつおけら、12は受けねじである。噴射ヘッド1は、走査機構3上を滑動すると共に、走査機構3そのものが前記滑を適力と直角方向にも動いてカバー基板6上の全路で1との間には空間距離が保たれている。取りつけら8上に隔壁7をあらかじめ加工して取りつけたカバー基板6を動かぬよう固定する。

制御部5から制御ケーブル4を経由して制御さ

(発明が解決しようとする問題点)

当該セル以外からの紫外線による刺激には応答しないようにするため螢光体の周りを隔壁で囲ってやれば良い。該隔壁が高いと凸凹が激しいために、マスクを使って特定のセルを別プロセスとすることができないから薄膜法は使えない。しかし 螢光体を先につけて、隔壁を後からつけることは 隔壁の機械的強度が得られないから実用できない。 ゆえに完全な、背の高い隔壁を構成してしまった 後、螢光体を該隔壁の中に塗布したい。

#### (問題点を解決するための手段)

付けるべき基板上の隔壁1から、ノズル2を離しておけば隔壁1を越えて螢光体を塗れる。この性質を持つのはインクジェット方式であるので、 該インクジェット方式で螢光体の塗布を行えば良い。

### 〔作 用〕

散乱紫外線を入れないですむ高い隔壁を構成し

れる走査機構 3 上を移動する喷射ヘッド 1 の各一時停止位置が、画素位置と対応させているので、その位置に来たとき噴射ヘッド 1 内からノズル 2 を通して發光体液を滴下または噴射する。該流下または噴射された繁光体液は乾燥させて第 3 図 で出ばていた。カバー基板 6 上の表示放電点と対応する部位に隔壁 7 で囲まれた該底部にノズル 2 からの滴下または噴射によって螢光体 9 が塗布された形となる。

第2図に示す装置は、前記原理図から改良された 禁光体盤布装置であって、ノズル部1が作業速度向上のため複数個保持されたものになっている。

複数のノズルは3原色用3つを同時に噴射する ものであってもよいし、同色のものを等間隔に配 列したものであっても良い。

噴射ヘッド1の移動方式としては、光等の手段で目標位置を検出しつつ自分の位置を修正するいわゆるサーボ方式であっても良いし、パルスモータによって開ループでディジタル移動量を規制する方式であっても良い。また噴射ヘッド1とカバ

ー基板 6 との走査は相対的なものであるから、第2 図に示すように取りつけ台 8 を送りねじ11と、受けねじ12を用いて走査部10の管理のもとに走査しても良いのである。

以上のようにして付着させた螢光体は、第3図に示す構造で付着している。放電からの紫外線は 矢印Q方向からやって来て螢光体9を刺激する。 隔壁7によって直接隣のセルを刺激することはな くなったし、隣の空間からの散乱紫外線は遮られ

### (発明の効果)

隔壁を高くしてクロストークを無くしたカバー 基板 6 では、従来の厚膜法や薄膜法で螢光体を隔 壁の底部に付着させることはできなかった。

螢光体と隔壁との製作順を入れ換えて、螢光体付着を先にすれば隔壁が機械的に安定しなくて隔壁が基板に固定し難い。したがって本発明の液体噴射装置を用いると完成して高い隔壁に妨害されることなく表示点に發光体を付着させることがで

きる.

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理図、

第2図は本発明の一実施例、

第3図は本発明の一例のカバー基板、

第4図は従来の一実施例である。

図において、1は噴射ヘッド、

2はノズル、

3 は走査機構、

5は制御部、

6 はカバー基板、

7は隔壁、

9 は盤光体、

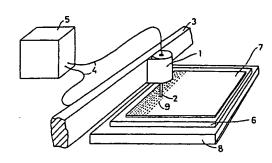
10は走査部、

11は送りねじ、

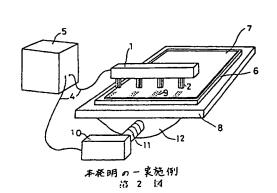
12は受けねじである。

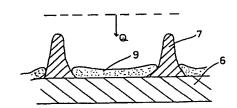
代理人 弁理士 井 桁 貞



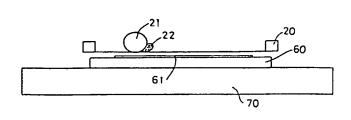


本発明の原理図 第 1 図





本発明の-例のガバー基板 第 3 図



従来の-実施例 第 4 図

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成6年(1994)2月10日

【公開番号】特開昭63-155527 【公開日】昭和63年(1988)6月28日 【年通号数】公開特許公報63-1556 【出願番号】特願昭61-302955 【国際特許分類第5版】

H01J 11/00

Z 7354-5E

17/00

Z 7354-5E

### 手統補正醬()館

平成 5年 5月20日

特許庁長官 段

1. 事件の表示

昭和61年 特許願 第302955号

2. 発明の名称

ガス放電パネルの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出題人

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(522)名称 富士 · 通· 株式 · 会 · 社

代妻者 関澤 義

4. 代理人

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(7259) 氏名 弁理士 井 桁 貞

電話 川崎 (044)754-3035

- 5. 補正命令の日付 な し
- 6. 補正により増加する発明の数 な し

- 7. 補正の対象
- (1) 明細書の「発明の名称」の欄
- (2) 明細書の「特許請求の範囲」の欄
- (3) 明細書の「発明の詳細な説明」の欄
- 8. 補正の内容
- (1) 明細書の「発明の名称」の欄を「ガス放電パネルの螢光体形成方法」と補正する。
- (2) 明細書の「特許請求の範囲」の欄を別紙のとおり補正する。
- (3)イ) 明細書の第1頁18~19行の「面放電形ガス 放電パネル」を「ガス放電パネル」と補正する。
- (3)n) 同第1頁19行の「カバー基板」を「基板」 と補正する。
- (3) n) 同第2頁2行の「ガス放電パネルの製造方法である。」を「ガス放電パネルの螢光体形成方法である。」と補正する。
- (3)二) 同第5頁1~2行の「奥のカバー基板に」 を「奥の基板の露出面に」と補正する。
- (3)ま) 同第6頁7~9行の「対応する・・・形と

なる。」を以下のとおり補正する。

「対応する隔壁 7 で囲まれた部分にノズル 2 からの 値下または噴射によって螢光体 9 が塗布された形となる。なお、螢光体は隔壁の内面を含めた塗布であっても良い。」

- 9. 添付春類の目録
- (1) 特許請求の範囲

## 特許請求の範囲

放電点に応じた島状の螢光体(9) を有するガス 放電パネルの螢光体形成方法において、

複数または単数の液体噴出ノズル(2) を、<u>氫光</u>体形成用の基板(6) に対し離して対向に取りつけ、
該ノズル(2) と基板(6) との相対位置を該基板と
平行に移動する手段を設け、螢光体を溶媒に溶解
または懸濁した螢光体板を<u>基板(6)</u> に放電点に対 応した島状に前記ノズル(2) から吹きつけるよう にしたことを特徴とする<u>ガス放電パネルの螢光体</u> 形成方法。